課題番号 ：（施設にて記入します）

利用形態 ：*（重複する場合は、主な形態を選択して、１つを記入してください。）*

利用課題名（日本語） ：○○○○○○○○

Program Title (English) ：○○○○○○○○

利用者名（日本語） ：○○○○1), △△△△2)*（課題申請者はアンダーライン）*

Username (English) ：A. Aaaaa1), B. Bbbbb2)

所属名（日本語） ：1) ○○大学大学院△△研究科, 2) ○○株式会社

Affiliation (English) ：1) △△、○○University, 2) ○○, Co., Ltd.

検索キーワード ：3－5語程度

１．概要（Summary ）

*（技術相談の場合は、概要のみの記載でも構いません。）*

２．実験（Experimental）

*（利用した主な装置の名称と、実験方法などを記載してください。）*

*(利用装置は必須。）*

３．結果と考察（Results and Discussion）

*（図表は必要に応じて記載してください。*

※赤文字、赤枠は削除してください。

【留意点/ Comments】

● 本利用報告書は、当施設発行の機関誌「電子光学研究のあゆみ」に掲載し、施設利用者や施設に貢献頂いた研究者の方々、各地の研究機関などに送付し、また、国会図書館に納本されます。また、装置の維持や消耗費等の一部を、ナノテクノロジープラットフォーム微細構造解析プラットフォームの事業費により賄っている装置(JEM-1000K RS、EM-10000BU、JEM-ARM 200F Cold、MI4000L、JEM-2100F/HK、FB2100)を利用された方の報告書は、微細構造解析プラットフォームのホームページ上でも公開されます。

●スペースは、必要に応じて拡げて記載してください。報告書は、一頁に収める必要はありません。

４．その他・特記事項（Others）

*（参考文献や用語説明の他、謝辞として、競争的資金名、共同研究の共同研究者名、あるいは支援に対応した技術支援者名等を必要に応じて記載してください。*）

*（該当がなければ、「なし。」と記載してください。）*

５．論文・学会発表（Publication/Presentation）

(1) A. Aaaaa, B, Bbbbb and C. Ccccc, 雑誌名,Vol. ○○（2012）p.p.○○-○○.

(2) A. Aaaaa, ○○学会第○○回秋期大会, 平成24年○○月○○日（発表日）.

*（該当がなければ、「なし。」と記載してください。）*

６．関連特許（Patent）

(1) A. Aaaaa and B. Bbbbb（発明者名）, “○○○○○○（発明の名称）”, 特開○○○○○, 平成○○年○○月○○日（公開日）

*（公開もしくは登録となったものについて記載し、公開前のものは記載しないでください。該当がなければ、「なし。」と記載してください。）*